

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第2部門第4区分

【発行日】平成18年7月27日(2006.7.27)

【公開番号】特開2004-98673(P2004-98673A)

【公開日】平成16年4月2日(2004.4.2)

【年通号数】公開・登録公報2004-013

【出願番号】特願2003-291973(P2003-291973)

【国際特許分類】

**B 4 1 M 5/26 (2006.01)**

**C 0 7 C 311/17 (2006.01)**

**C 0 7 C 311/18 (2006.01)**

**C 0 7 C 323/49 (2006.01)**

**G 1 1 B 7/244 (2006.01)**

【F I】

B 4 1 M 5/26 Y

C 0 7 C 311/17

C 0 7 C 311/18

C 0 7 C 323/49

G 1 1 B 7/24 5 1 6

【手続補正書】

【提出日】平成18年6月8日(2006.6.8)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 1 3 0

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 1 3 0】

なお本発明において、塗布膜の吸収スペクトルは、塗布膜側から光を入射して塗布膜に照射し、紫外可視分光光度計を用いて測定される。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 1 3 7

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 1 3 7】

[ 実施例3～9 ]

以下、前記合成法やその他の方法を用いて、例示化合物(3a)～(7a)、(51)、および(52)の各化合物を合成し、次いで実施例1と同様にして塗布膜を形成した。